

(11)Publication number:

59-046050

(43)Date of publication of application: 15.03.1984

(51)Int.CI.

H01L 23/12

(21)Application number : 57-157684

(71)Applicant:

**NARUMI CHINA CORP** 

(22)Date of filing:

09.09.1982

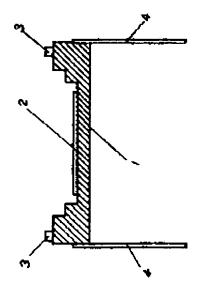
(72)Inventor:

KURODA TOSHIRO KUMAZAWA KOICHI

#### (54) CERAMIC PACKAGE FOR SEMICONDUCTOR

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the ceramic package of a high grade and high characteristics by using a non-alloy constituent made of a specific rate of Cu and W, etc. as a semiconductor element loading section or a radiating member. CONSTITUTION: There is the metallized layer 2 of the element loading section on the recessed-section bottom of a ceramic body 1. The non-alloy constituent used as the layer 2 employs a 99W70wt%. W or Mo porous body as a core material, and consists of a composite metallic material in which a 1W30% Cu material is melted and filled, and its composition is as follows. The constituent has a thermal expansion coefficient fitting to ceramics in a region in which Cu content is comparatively little, and a thermal expansion coefficient required is obtained when Cu content is changed. When thermal expansion coefficients closely resemble, the thermal conductivity of the constituent is far larger than Kovar, ceramics or beryllia porcelain. Accordingly, the ceramic package for the semiconductor of the high grade and high characteristics is obtained by using said metallic material.





## (9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—46050

60Int. Cl.3 H 01 L 23/12 識別記号

广内整理番号 7357-5F

砂公開 昭和59年(1984)3月15日

名古屋市緑区鳴海町字伝治山3 番地鳴海製陶株式会社内

名古屋市緑区鳴海町字伝治山3

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

図半導体用セラミツクパツケージ

②特

昭57-157684

@出

昭57(1982)9月9日

@発 明

名古屋市緑区鳴海町字伝治山3 番地鳴海製陶株式会社内

黒田俊郎

番地

⑪出 願 人 鳴海製陶株式会社

⑩発 明 者 熊沢光一

個代 理 人 弁理士 今井尚

外1名

WH

1. 発明の名称

半導体用セラミックパッケージ

2. 特許請求の紛期

トランジスター又はLSI等の半導体紫子を封 入するために用いられる半導体用セラミックパッ ケージにおいて、順転比で網1~30%及びタン グステン又は別99~70%の顧酬にある非合命 組成体を半導体器子塔殿部材又は放熱部材とした ことを特徴とする半醇体用セラミックパッケージ。

3. 発明の詳細を説明

本発明は半導体用セラミックパッケージに関し 更に詳しくは半導体用セラミックパッケージの半 群体繁子塔戦部材又は放熱部材として鋼ータング ステン説いは銅ーモリプデンよりなる非合血組成 体を用いた半導体用セラミックパッケージに関す

従来、半導体用セラミックパッケージはグリー ンセワミックシートに必要金銀牌をスクリーンプ リン族により印刷してれる精樹し焼精一体化して、 とのセラミック体の分風圏に必要を金属部材をろ り付により取りつける方法か、又はプレス法によ ってセラミック砕体を成形し、これにメタライズ を施して、とのメタライズ無を介して分間部材と ろう付法により接着しパッケージとしてきた。

しかし、積層パッケージの中でも、半層体発子 を接離する部分、いわゆる半羽体裏子塔磯部がセ ヲミック上のメタライズ部によって構成されてい るパッケージでは、セラミックを燃結一体化する 際に起るシート自身の歪成いは横胸時の外的な力 によって生ずる症により半導体岩子塔観部のセラ ミックに反りや、うねりを生ずることがあると云 う欠点があり、半導体繁子の設祚強度が弱いとか 又半導体累子が水平に塔根されない毎の欠点が生 じ、半身体繁子塔帳部の平坦なパッケージを製作 するために本出願人によりすでに特顧服56-214841号として提案された発明等が介され

又高周放トランジスターでは、その作賞上発熱 を伴うため熱伝導性の良いペリリヤ磁器等を用い

ることも左されたが、ベリ 母性を有し、ペ リリヤ碓器装造の際の労働商生上の問題や、それ に続く公容問題等のために製造する事業所が少く なり、又高価でもあるという欠点があった。更に は篩出力トランジスターでは多量の熱を発生する ために無酸素鋼等の高熱伝好性金属を用いた放熱 仮を兼ねた半導体岩子塔殻部材を取りつけて熱の 放散を行わしめる構造としているが、使用する無 酸器網とセラミックとの熱酪服係故の並が大きす ぎるためろう付後セラミックにクラック部が発生 することがしばしばであった。又このクラックの 発生を防止するために商品名コパールのようなセ ヲミックと戀瞇服保設の近い血調をセラミックと 無酸素網との間に介在させ、しかも設コバール部 材の形状に工夫をこらした形としてろう付するか 又は無酸素網の形状やセラミックの形状に工夫を とらして熱膨脹率の差の解消に努力してきた。

Ì

						戦す
求さ	れる	19	<b>に</b> か	ŋ .	した	がっ
も大	柳化	され	, t	7 =	ック	の発
28	30	40	-	100		
79	83	97	-	165		
0.73	0.7 4	0.79	-	0.9 4	<u>.</u>	
ţ	2	表				
0	1	5	10	15	20	25
51	54	58	61	66	70	78
0.3 5	0.3 9	0.4 6	0.5 2	0.57	0.6 3	0.67
	28 79 0.73 ( 51	28 30 79 83 0.73 0.74 C 2 0 1 51 54	30 40 79 83 97 0.73 0.74 0.79 2 表 0 1 5 51 54 58	30 40 - 79 83 97 - 0.73 0.74 0.79 - 2 表 0 1 5 10 51 54 58 61	30 40 - 100 79 83 97 - 1G5 0.73 0.74 0.79 - 0.94 2 表 0 1 5 10 15 51 54 58 61 66	79 83 97 — 165 0.73 0.74 0.79 — 0.94 0 1 5 10 15 20 51 54 58 61 66 70

中の組合有率(意味る)	28	30	40		100	
於縣係致× 1 0 <sup>-7</sup>	_	85	100	_	165	
為 位 将 彬 pd/m+sec+C	_	0.7 0	0.7 7	_	0.9 4	ŀ
郑1岁及び年2次:	から	明ら	かな	ょう	1C . 1	-14

グステン・朔ーモリブデン租店体は、州の含有損 の比較的少い領域においてはセラミックの持つ熱 膨脹係数50~75×10<sup>-7</sup>に適合する熱膨脹係 執を有し、しかも明含有半を変えることによって

を鎖少にといめたり、接合す 4)体家子等観部 , 材との膨脹差を解消せしめたりすることがますま す困難さを増してきた。

8- 46050**(2)** 

本発明は前記譜欠点、沿門別を一挙に解決する だけでなく、大型化を可能にした半時体用セラミ **ックパッケージを提供することを目的とする。** 

以下に本願発明について説明する。

本願発明で使用する非合金組成体はタングステ ン又はモリブデン多孔体を芯材として、それに斑 材を例えば解離して充填せしめた與合金属材料で

前記材料の持つ特性のうち熱膨服保険及び熱伝 群事を射1表で網ータングステン制成体について、 第2要で銅ーモリブデン組成体について示した。

		ì	₩				
朝ータングステン制政(4 中の銅含有平( 紅灰多)	0	,	5	10	15	2 0	25
熱膨脹係数×10 <sup>-7</sup>	45	53	56	60	64	68	75
然 伝 谚 本 cal/cm·sec·C	0.40	0.43	0.4 9	0.5 6	0.6 2	0.6 6	0.7 0

任意に必要とする熱膨脹係数を有する複合金配材 料を得ることができる。したがって現在使用され ている金属材料よりも熱膨脹保放がセプミックの それに適合する金剛材料を得ることができる。

そして又、セラミックと対応する熱膨脹保敷を 有する組成体はコパール金属やセラミックよりし 桁上の熱伝導率を有し、セラミック中で尚も熱伝 導率が大きいと云われているペリリヤ磁器の有す る熱膨脹係数(76×10<sup>-7</sup> )に近い熱膨脹係效 を有する組成体では、ベリリヤ磁器よりはるかに 大きい熱伝海郷を有している金属材料である。

本発明はかかる金属材料を用いて商品位、高特 性の半導体用セラミックパッケージを提供しょう とするものであり、以下に実施例を図前を雰囲し ながら辞細に説明する。

#### 「実施例1)

**数1段は、セラミックシート環境方式による**従 来の00Dパッケージの要那断而図であり、セラ ミックグリーンシート化スクリーンプリント状を 用いて所望の将体層を設けてれを構材焼結し、一 体化したセラミック部材1を存ってのセラミック部材1中の凹部底(キャビティー内底部)にメタライズ間2を有し、このセラミック体1にリード4及びキャップ接前用金銭枠体3をろう付したものでありメクライズ間2が半導体第子塔段部となる。したがってメタライズ間2の下部はセラミックによって構成されているものである。

第2園は本開発明を用いて製作されたCCのパッケージの要部断面図である。

すなわち、第2国においてセラミックシート機 関法によって製作一体化されたセラミック 枠体11 を作成し、別にあらかじめ所電形状に用意された 倒15%・モリブデン85%の組成体に2~34 の厚みのニッケルメッキを焼す。このニッケルメ ッキされた部材をセラミック枠体11に嵌合せし め、セラミック枠体11のメタライズ部15にろ り付し半済体業子界戦部12として接合せしめる。 このろう付時に同時に外部済出用リード14及び キャップ對止用金配枠体13のろう付も行った。 次に所定の方法により金メッキを施し半導体用セ

ングステン75%の組成体及び網35%・タングステン65%の組成体により夫々形成し、ニッケルメッキ2μ削後を極し、前肥部材32の中央付近四部に前記セフミックが休31を戦闘してろり付次により接合せしめる。このろり付の際に、リード等必要を企図(図示せず)を同時にろう付して、クード等必要を強するとの後必要部分にニッケルシのうち、はのセラミックの一部は後日刺離するという現象を使用した。副25%・タングステン75%のもないのセラミックと直接ろり付しても削配のようなクラック及び刺離現象を生せず所定テストに合格した。

なお、本泉旗側ではシート機材法を利用したセラミック枠体を使用したが、プレス狭によって製作されたセラミック枠体についても同様な好結果が掛られている。

ラミックパッケージとした。 樹脂 デッケージを MIL-STD-883Bによる温度サイクルテスト及びサーマルショックテストを行い、ヘリウムリークディテクターにより検査を行ったが気害性に異常は認められなかった。 又半線体電子塔越盛のうねりも全くみられなかった。

#### 〔與旗例2〕

第3図は従来法による属肉被高出力トランジスターパッケージの要部断面図であり、セラミックと無酸素網との熱膨脹係数の差を吸収せしめる金属体としてコパールか又は無酸素組締によって形成された介在金属枠体23を利用し、セラミック枠体21と無酸器鋼製放熱板車半導体架子塔成部22の間に削配介在金属枠体23をろう付した格成である。

第4 図は本別条明を利用した改良型高周被高出 カトランジスターパッケージの製部断面図である。 第4 図においてセラミック棒体 3 1 を常法のシー ト積層法により形成し焼結一体化せしかる、他方 放熱板乗半導体累子塔軟部材 3 2 を網 2 5 %・タ

#### 〔與施例3〕

第5回は従来法によって製作された超り81を 塔敢するためのパッケージであって、ピン・グリ ッド・アレイ(Pin Orid AMy )と呼ばれるパ ッケージの要部断面図である。第6図は本風発明 の方法によって製作されたピン・グリッド・アレ ィの要部断面図である。ピン・グリット・アレィ は外形寸法約25畑角あるいはそれ以上の火型パ ッケージであって、セラミック上面に植設された リードとなるべきピンの数は70本以上から放作 本にも及ぶものであり中に封入される半舟体表で も大型のものである。第6図中セラミック枠体で ある部分51は常法のセフミックシート積層法に より、必要なメタライズパターンを施されたセフ ミックシートを3~4層(第6図は3層のものを 示している)横腐し、焼結一体化する。他方函15 %.タングステン85%の組成体を所定の板状形 化成形したものを用意し、これにニッケルメッキ 1~3μを施す。次化セラミック枠体51の淡峭 すべき面に削記金属組成体をろう付法により接資

し半導体素子搭収部52と このろう付の際 に上方に値設されるピン54も同時にろう付され る。その後ニッケルメッキ及び金メッキを施して 完成体とした。

第5 図に成した従来法では無機素鋼板4 2 をセラミックに接触し得ないため中間にコパール4 3 を介在せしめる提案がなされたがコパールと無機 累鋼との大きな膨脹係数差のために不具合が多かった。又無酸素調とセラミックを直接接確した場合もセラミックにクラックが入り製作不可能であった。 第6 図による方法ではそれら不具合は全くなく充分を必要特性を備えたパッケージが安備に容易に関作できるのである。

又銀 5 図のようなピン・グリッド・アレイでは 無機器網板 4 2 上の半導体器子接顧部 4 6 K もコ パール又はモリブデン破いはタングステン等の関 板を接附し半導体器子のシリコンと無機素網との 無膨間差の対策を施す必要があったが、本層状を 用いれば全くその必要がなく電子工業技術上有効 な発明であると云い得る。

ラミック、特にチップキャリヤーなどの場合では 一枚のグリーンシートに多数個のパターンをつけ て積別一体化するのが常法であり、従って前部部 材で2のろう付も個々のチップキャリヤーに分類 する前にセラミック枠体で1とろう付された。ろ う付後所定のメッキが願された後個々のチップキャリヤーに分詞され、必要特性がテストされた。 勿論テスト結果に異常は左く金く問題となるべき 欠点はなかった。

以上詳細に説明したごとく、本発明はセラミック材料に金属材料を半移体器子塔城部材又は放然部材として取りつけたセラミックパッケージであって、川いる金属材料の特つ熱膨脈係数がセラミック低商合しているため、この金属材料をセラミック部と容易に設き換えることができ反りや他のない平旭を半舟体構扱部を持つパッケージをつくり出せるし、したがって大親化も容易である。近には外伝環影が大きいため放熱部材として思いた限合は大容量化された半導体器子にも高い熱放散を必要とするパッケージにも最適であり、又本の

#### (臭施例4)

第7図はセラミックチップキャリヤーの従来族化よって製作されたものの製部期前図であり、全体はセラミックの積層最 6 1 からたり、中央のキャピティー底部化半線体紫子塔城部 6 2 であるメタライズ部を有し又メタライズにより形成された外部への終出リード 6 4 、6 5 を具えており更に外部への終出リードであるメタライズによって形成されたリード 6 3 を有している。従って半症体素子塔軟部 6 2 の下部はセラミックにより情能されているものである。

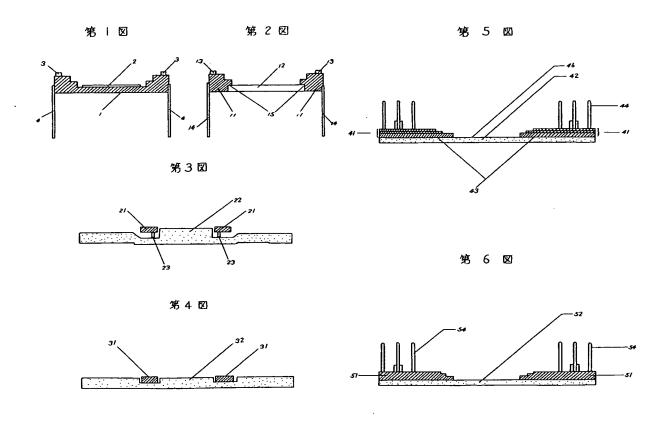
第8図は本願法によるセラミックチップキャリヤーの要部所面関である。セラミックが体で111テープ負別法により作成される。所定形状に形成され場体印刷を行ったグリーンセラミックシートを複数的機関し、これを焼結一体化したものを用意し、肌に網ーモリブデン組成体のうちシリコンと最も無疑服保数の近い網1%、モリブデンリリ が超成体の板を半球体案子環境部材として川にしニッケルメッキの所定厚みを旅しておく。前間セ

風材料にメッキを施すことにより直接半海体型子を接着できるためパッケージの部品点裁を終らしたり形状をシンプルにしたりすることができ今後の半導体用パッケージとして必須のセラミックパッケージとなるものである。

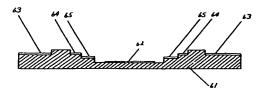
#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は従来技術を用いて製作した00 D パッケージの製部所面図、都2回は本希明を用いて製作した00 D パッケージの製部所面図、別4回は本希明を用いて製作した00 D パッケージの製部所面図、別4回は本希明を用いて製作した高周波高出力トランジスターパッケージの製部所面図、第5回は従来技術によるピングリッドアレイパッケージの製部所面図である。第7回は従来技術によるチップキャリヤーの製部所面図、第8回は本発明によるチップキャリヤーの製部所面図である。1、61…セラミック部材、11・21・31・41・51・71…セラミック枠体 2・12・

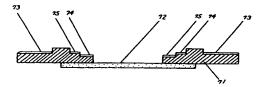
特許用如人 购施製的株式会社 信息的 人 今 井 尚 信息的



第7四



第 8 図





# 2/9/1 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007174722

WPI Acc No: 1987-171731/198725

XRAM Acc No: C87-071535 XRPX Acc No: N87-128917

Mfg. nickel-iron-chromium alloy prods. - with improved strength and strength retention, esp. heat recuperators

Patent Assignee: INCO ALLOYS INT INC (INTN )

Inventor: SMITH G D

Number of Countries: 010 Number of Patents: 008

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
EP 226458	Α	19870624	EP 86309660	А	19861211	198725	В
AU 8666328	A	19870618				198731	
JP 62188765	A	19870818	JP 86295693	А	19861211	198738	
US 4761190	A	19880802	US 85807532	А	19851211	198833	
JP 88050415	В	19881007				198844	
CA 1272667	A	19900814				199038	
DE 3678539	G	19910508				199120	
EP 226458	В	19910403				199148	

Priority Applications (No Type Date): US 85807532 A 19851211

Cited Patents: A3...8802; AT 354818; DE 1483041; DE 455816; EP 91279; FR

2080946; No-SR.Pub

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 226458 A E 14.

Designated States (Regional): AT DE FR GB IT SE

US 4761190 A 5

EP 226458 B

Designated States (Regional): AT DE FR GB IT SE

Abstract (Basic): EP 226458 A

An isotropic alloy form, having high temp. corrosion resistance, high thermal conductivity, low expansion coefficient and high ductility and strength levels, is mfd. by (a) processing an alloy heat to a form of rear net shape; (b) intermediate annealing; (c) cold working 20-80 (e.g. 30-60)%; and (d) final annealing to retain a 20-80% increase in yield strength over that of a soln. annealed material of similar compsn. and retaining at least 60% of the soln. annealed ductility.

Also claimed is a recuperator comprising 30-80% Ni, 1.5-20% Fe, 12-30% Cr, 0-10% Mo, 0-15% Co, 0-5% Nb+Ta and additional minor constituents, made by the first process.

ADVANTAGE - The process maximises strength and strength retention in Ni Fe Cr alloys without adversely affecting physical characteristics and results in retention of isotropic tensile properties and high ductility. Recuperators made of the alloy products have maximum resistance to mechanical degradation due to thermal or low cycle fatigue, creep or high temp. gaseous corrosion.

0/0

Abstract (Equivalent): EP 226458 B

A method of manufacturing an isotropic nickel-chromium-iron alloy wherein the alloy consists of 30-80 wt.% nickel, 1.5-20 wt.% iron, 12-30 wt.% chromium, 0-10 wt.% molybdenum, 0-15 wt.% cobalt, 0-5 wt.% niobium plus tantalum and including as optional elements one or more of Al, Si, Cu, Ti, Mn and C in minor amounts plus unavoidable impurities wherein the processing steps comprise: (a) processing the alloy heat to near net shape; (b) annealing the alloy; (c) cold working the alloy

20-80%; (d) annealing the alloy at 1900-2050 deg.F (1038-1121 deg.C) for about 10-90 seconds. (2pp)
Abstract (Equivalent): US 4761190 A

For use in recuperators, Ni-Cr-Fe alloys, pref. contg. (%) 50-75 Ni, 1.5-20 Fe, 14-25 Cr, 0-15 Co, 0-5 Nb+Ta, plus minor amts. of Al, Si, Cu, Ti, Mn and C are conventionally processed to near final thickness, given an intermediate anneal at about 28 deg.C less than the final anneal temp., the cold worked 20-80%, pref. 30-60% and partially annealed. The final annealing temp. and time at peak temp. is dependent on alloy compsn., degree of cold work and reqd. properties, but is typically at 1038-1121 deg.C for 10-90 secs. The alloy then has an ASTM grain size of 10 to 8. The resulting prod. can be used in the temp. range 649-816 deg.C.

ADVANTAGE - Alloy has maximum resistance to thermal or low cycle fatigue, creep or high temp. gaseous corrosion. (5pp)u

Title Terms: MANUFACTURE; NICKEL; IRON; CHROMIUM; ALLOY; PRODUCT; IMPROVE; STRENGTH; STRENGTH; RETAIN; HEAT; RECUPERATION

Derwent Class: J08; M26; M29; Q73; Q78

International Patent Class (Additional): C21D-001/26; C21D-008/00; C22C-019/05; C22F-001/10; F23L-015/04; F28C-001/00

File Segment: CPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): J08-B01; M26-B08; M26-B08C; M26-B08J; M26-B08M; M29-B; M29-C

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2005 Thomson Derwent. All rights reserved.

2/9/2 DIALOG(R)File 351: Derwent WPI (c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007039932

WPI Acc No: 1987-039929/198706\

Invar circuit board structure - increases adhesive power between invar plate and insulator layer, and has metal layer of al, fe, and/or zn on insulator NoAbstract Dwg 2/3

Patent Assignee: DENKI KAGAKU KOGYO KK (ELED ) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 61295693 A 19861226 JP 85138142 A 19850625 198706 B

Priority Applications (No Type Date): JP 85138142 A 19850625

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 61295693 A

Title Terms: INVAR; CIRCUIT; BOARD; STRUCTURE; INCREASE; ADHESIVE; POWER; INVAR; PLATE; INSULATE; LAYER; METAL; LAYER; AL; INSULATE; NOABSTRACT

Index Terms/Additional Words: ALUMINIUM; IRON; ZINC

Derwent Class: P73; V04

International Patent Class (Additional): B32B-015/08; H05K-001/05

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): V04-R02; V04-R07

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2005 Thomson Derwent. All rights reserved.



© 2005 Dialog, a Thomson business